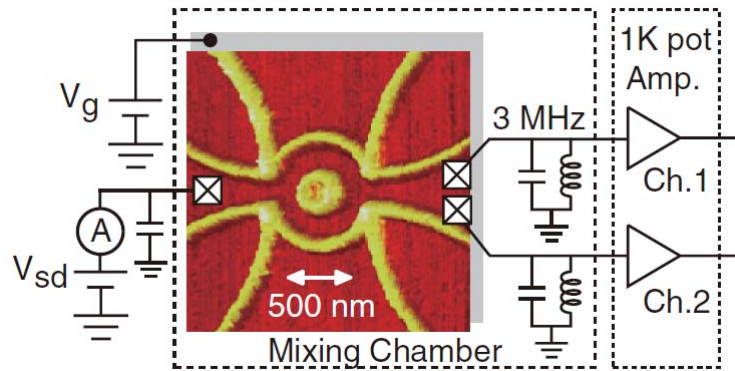


微細加工

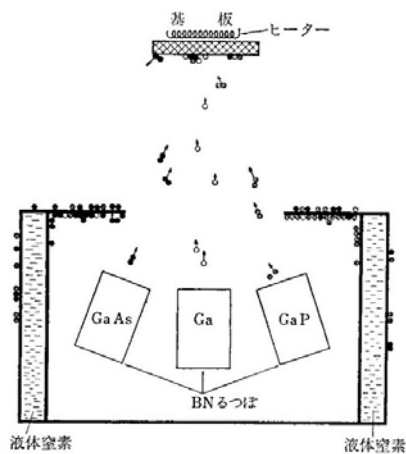
アハラノフ-ポーム(A-B)リング



S. Nakamura et al., Physical Review Letters 104, 080602 (2010)

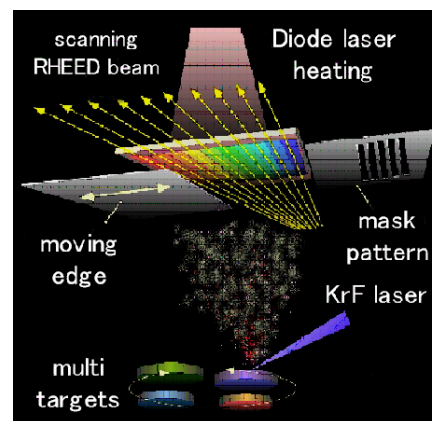
分子線エピタキシー装置

クヌーセンセルを用いる方法



金原 繁「薄膜の基本技術」東大出版会

パルス・レーザー堆積法



東大物工・川崎研究室